

PSH10AW 二维扫描头

PSI专注于高端工业激光加工



典型应用:

PSH10AW专为对扫描要求极高的激光加工应用而设计,广泛应用于各种应用场景,如半导体行业中的材料加工、多头拼接加工、微结构加工、钻孔、高速激光清洗、飞行加工、划线、太阳能行业应用等。

该产品在具备广泛适配性之外,达到了最高精度、最高速度、最低温度漂移和出色的长期工作可靠性。

